Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/651,137	KOPF ET AL.
Examiner	Art Unit
Hae M. Hyeon	2839

SEARCHED							
Class	Subclass	Date	Examiner				
Search	Updated	7/05	hmh				
439	282	1	V				
-		,					
			•				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

INTERFERENCE SEARCHED				
Subclass	Date	Examiner		
1				

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
•				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>		